

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：650)

半導體設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二五年七月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關半導體及太陽能設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

獲得設備樣機購買訂單

本公司已收到來自兩家高質量半導體客戶對12英寸單片晶圓清洗設備OCTOPUS(「**OCTOPUS設備**」)的採購訂單。其中一家客戶為12英寸晶圓代工廠，將購買兩台OCTOPUS設備，用於28nm製程的關鍵清洗道次；另一家客戶為12英寸高性能模擬與功率器件晶圓廠，將購買一台OCTOPUS設備與一台6至12英寸單片晶圓清洗設備CUBE(「**CUBE設備**」)。除上述訂單外，近期本公司亦新增三台CUBE設備的訂單，均來自功率器件客戶，其中一台已交付至客戶。該等訂單的收入暫未確認。據董事會經做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該等客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

本公司自主研發的該OCTOPUS單片晶圓清洗設備，對標國際龍頭設備供應商，應用於12英寸晶圓規模化產線，覆蓋Solvent、RCA、背面清洗等半導體清洗的主要工藝。該設備標配16腔或8腔，通過採用化學供液系統和工藝腔室的集成化等創新設計，可實現更高的產能、更靈活的工藝配置與更低的成本，為客戶提供更具性價比的解決方案。在產業化方面，該設備前期已獲得來自多個客戶的訂單，並已成功通過驗收。未來本公司將繼續致力於完成該設備的訂單交付與驗收，並充分發揮本公司技術團隊在半導體濕法技術方面的優勢，擴大高質量半導體客戶在關鍵應用領域對我們的設備的採用。

一般事項

樣機訂單項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚崛先生及劉知海先生；兩名為非執行董事，即曹霄輝先生及林鈺凱先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別